

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska					
Nazwa programu kształcenia (kierunku)	Inżynieria Środowiska		Poziom i forma studiów Studia III stopnia stacjonarne		
Specjalność:			Ścieżka dyplomowania:		
Nazwa przedmiotu:	Ochrona własności intelektualnej i etyka zawodowa		Kod przedmiotu: ID7002C		
Rodzaj przedmiotu: ⁰⁾		Semestr: VII	Punkty ECTS ¹⁾ 1		
Liczba godzin w semestrze:	W - 15	C- 0	L- 0	P- 0	Ps- 0 S- 0
Przedmioty wprowadzające					
Założenia i cele przedmiotu:	Celem jest zapoznanie studentów z zasadami prawa regulującego ochronę własności intelektualnej jako instrumentu rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Zwrócenie uwagi na prawo krajowe i międzynarodowe regulujące zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.				
Forma zaliczenia	Pisemne zaliczenie wykładów.				
Treści programowe:	Prawo własności przemysłowej: prawo międzynarodowe, unijne i polskie. Przedmioty prawa: wynalazki, wzory użytkowe, pomysły wyłączone spod ochrony. Patent : treść , zakres przedmiotowy, czas trwania, ograniczenia. Korzystanie z cudzych wynalazków i wzorów użytkowych. Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych i oznaczeń geograficznych. Nieuczciwa konkurencja i jej zwalczanie. Prawo autorskie ;źródła prawa, przedmiot i podmiot prawa autorskiego, autorskie prawa majątkowe i osobiste i ochrona praw autorskich i praw pokrewnych. Dozwolony użytek utworów- prawo cytatu,licencja dla archiwów, bibliotek i szkół. Obrót cywilnoprawny w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych. Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych w prawie cywilnym, karnym i administracyjnym.Zagadnienia etyki zawodowej- ochrona wizerunku, organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, ochrona programów komputerowych, plagiat i autoplagiat				
Efekty kształcenia	<i>Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. Stosować czasowniki ²⁾ z podanego niżej zbioru.</i>			Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia ³⁾	
EK1	Definiuje zakres i przedmiot ochrony własności intelektualnej.			IŚ3_W05	
EK2	Omawia podstawy prawa patentowego i rozróżnia przedmioty prawa własności przemysłowej, potrafi wskazać elementy tworzenia wniosku o ochronę patentową i inne prawa ochronne.				

EK3	Rozróżnia przedmioty prawa własności przemysłowej, potrafi wskazać elementy tworzenia wniosku o ochronę patentową i i ochronę z rejestracji.i potrafi określić czyn nieuczciwej konkurencji i możliwości prawne walki z nieuczciwą konkurencją.	IŚ3_W04 IŚ3_U02	
EK4	Określa przedmiot prawa autorskiego i potrafi określić podmiot i przedmiot prawa autorskiego oraz prawa twórców.	IŚ3_U06	
EK	Zna podstawy etyki zawodowej doktoranta i nauczyciela akademickiego	IŚ3_U06	
EK6			
EK7			
EK8			
Bilans nakładu pracy studenta (w godzinach)	Udział w wykładach	15 x 1	15
	Przygotowanie do egzaminu/zaliczenie i obecność na nim	10	10
		RAZEM: ¹⁾	25
Wskaźniki ilościowe	Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 15	15	ECTS ^{4,5)}
	Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 10	10	
Literatura podstawowa:	1. A. Adamczak, M. du Vall, <i>Ochrona własności intelektualnej</i> , Warszawa 2010 2. Dereń A. i in.: <i>Własność intelektualna i przemysłowa w prawie międzynarodowym, europejskim i krajowym</i> , 2009 3. Karpowicz A.: <i>Poradnik prawa autorskiego. Prawo i ekonomia</i> , Warszawa, 2005 4. Sozański J.2011. <i>Własność intelektualna i przemysłowa w Unii Europejskiej. Polskie Wyd. Prawnicze "IURIS" Poznan- Warszawa</i>		
Literatura uzupełniająca:	1. Będziński F.: <i>Ekonomika innowacji technicznych</i> , WPK, Warszawa, 1999 2. <i>Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo prasowe. Prawo i Ekonomi</i> , Kraków, 2004 3. Golał R. <i>Prawo autorskie i prawa pokrewne</i> 2011. Wyd. C.H.Beck Warszawa		
nr efektu kształcenia	metoda weryfikacji efektu kształcenia	forma zajęć (jeśli jest więcej niż jedna), na której zachodzi weryfikacja	
EK1	zaliczenie pisemne wykładu	W	
EK2	zaliczenie pisemne wykładu	W	
EK3	zaliczenie pisemne wykładu	W	
EK4	zaliczenie pisemne wykładu	W	

EK5			
EK6			
EK7			
EK8			
Jednostka realizująca:	KTiSiŚ	Osoby prowadzące:	<i>Prof. dr hab. inż. Józefa Wiater</i>
Data opracowania programu:	23.01.2013	Program opracował(a):	<i>Prof. dr hab. inż. Józefa Wiater</i>

Uwagi i komentarze w arkuszu nr 2